

第56回

総研セミナー開催案内

下記のとおり「総研セミナー」を開催いたします。
本セミナーには、本学の教職員はもちろん学生、どなたでも自由に参加
できます。みなさまの積極的なご参加を期待します。

記

開催日時:平成24年2月27日(月)14時～16時50分

場所:総合研究所コンファレンスホール

テーマ:『環境フットプリントの意義と国際的動向』

講演:1. 14時～ 『ウォーターフットプリントにおける

環境影響評価手法の国際的動向』

独立行政法人 産業技術総合研究所

本下 晶晴 氏

2. 16時～ 『環境フットプリントの国際的動向』

東京都市大学 環境情報学部

伊坪 徳宏 氏

趣旨: 地球温暖化をはじめとした環境問題を低減するためには、企業や消費者が情報を共有するための指標が必要となります。いま、国際的に「カーボンフットプリント」、「ウォーターフットプリント」など環境情報を公開する試みが積極的に行われています。資源の採掘からリサイクル・廃棄までを網羅した「ライフサイクル」に注目した手法は、ISOで国際規格化に向けた活動が積極的に行われています。企業経営で実用化するためには信頼性の高い影響評価手法の開発が求められています。また、欧州委員会やフランスにおいては、「カーボン」や「ウォーター」のほかに、「資源」、「化学物質」などさまざまな環境影響を網羅した「環境フットプリント」の法整備化に向けた準備作業が行われています。今後の動向によっては、「環境フットプリント」の開示がさらに求められるものと考えられます。

本セミナーでは、ウォーターフットプリントにおける影響評価手法と環境フットプリントにおける利用の意義と最近の動向についてあわせて解説します。



お問い合わせ先:東京都市大学 総合研究所事務室

東京都世田谷区等々力8-15-1

TEL:03-5706-3111 FAX:03-5706-3786

<http://www.arl.tcu.ac.jp/>